

1. Record Nr.	UNISA996280880303316
Titolo	IEEE/IEC P62659_D2: IEEE/IEC Draft Standard for Large Scale Manufacturing of Nanoelectronics
Pubbl/distr/stampa	IEEE
ISBN	0-7381-8473-X
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia